



Fakulta elektrotechniky
a informatiky

FLEXIBILNÁ ELEKTRONIKA

Technológie nanášania vrstiev na flexibilné substráty

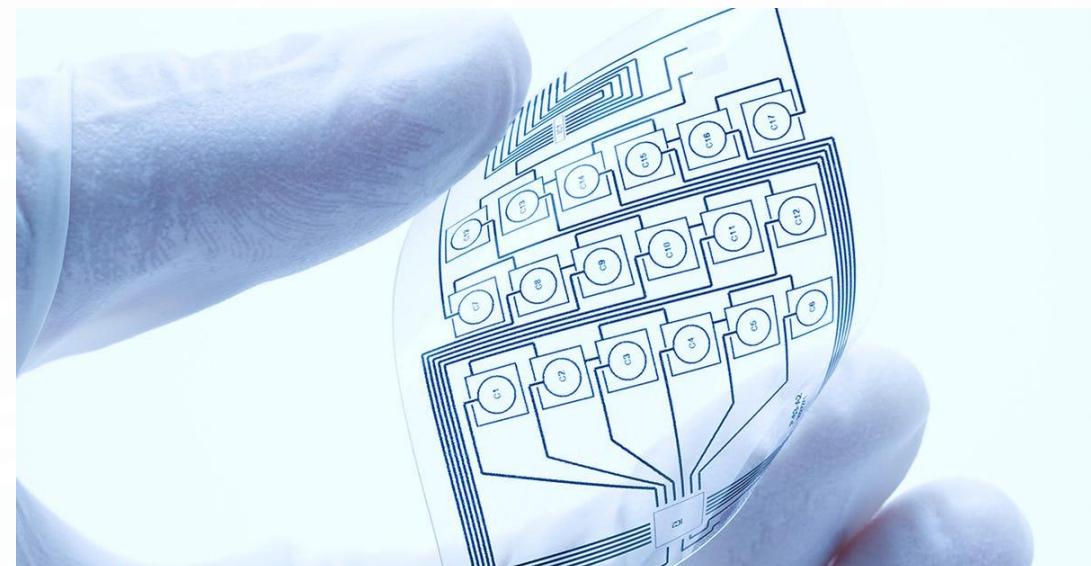
časť II. – bezkontaktné metódy

ING. PETER LUKÁCS, PhD.

peter.lukacs@tuke.sk

BEZKONTAKTNÉ METÓDY NANÁŠANIA VRSTIEV

Princíp bezkontaktných metód spočíva v nanášaní pasty, príp. špeciálneho atramentu bez priameho kontaktu šablóny a substrátu. Pre tieto účely sa najčastejšie používa InkJet Printing technológia. Táto technológia sa taktiež označuje ako digitálna metóda tlače. V prípade digitálnych metód tvorby elektronických štruktúr, ako sú InkJet Printing alebo Aerosol Jet, sú motívy tlačené z digitálnych predlôh bez aplikácie tlaku na substráty. Princíp metódy spočíva v generovaní kvapôčok atramentu pomocou trysky, ktoré následne dopadajú na substrát. Vývoj tejto technológie patrí v oblasti tlačových (printových) technológií v elektronike k novinkám a ide ruka v ruke s rozvojom nano-technológií.



Tlačená elektronika

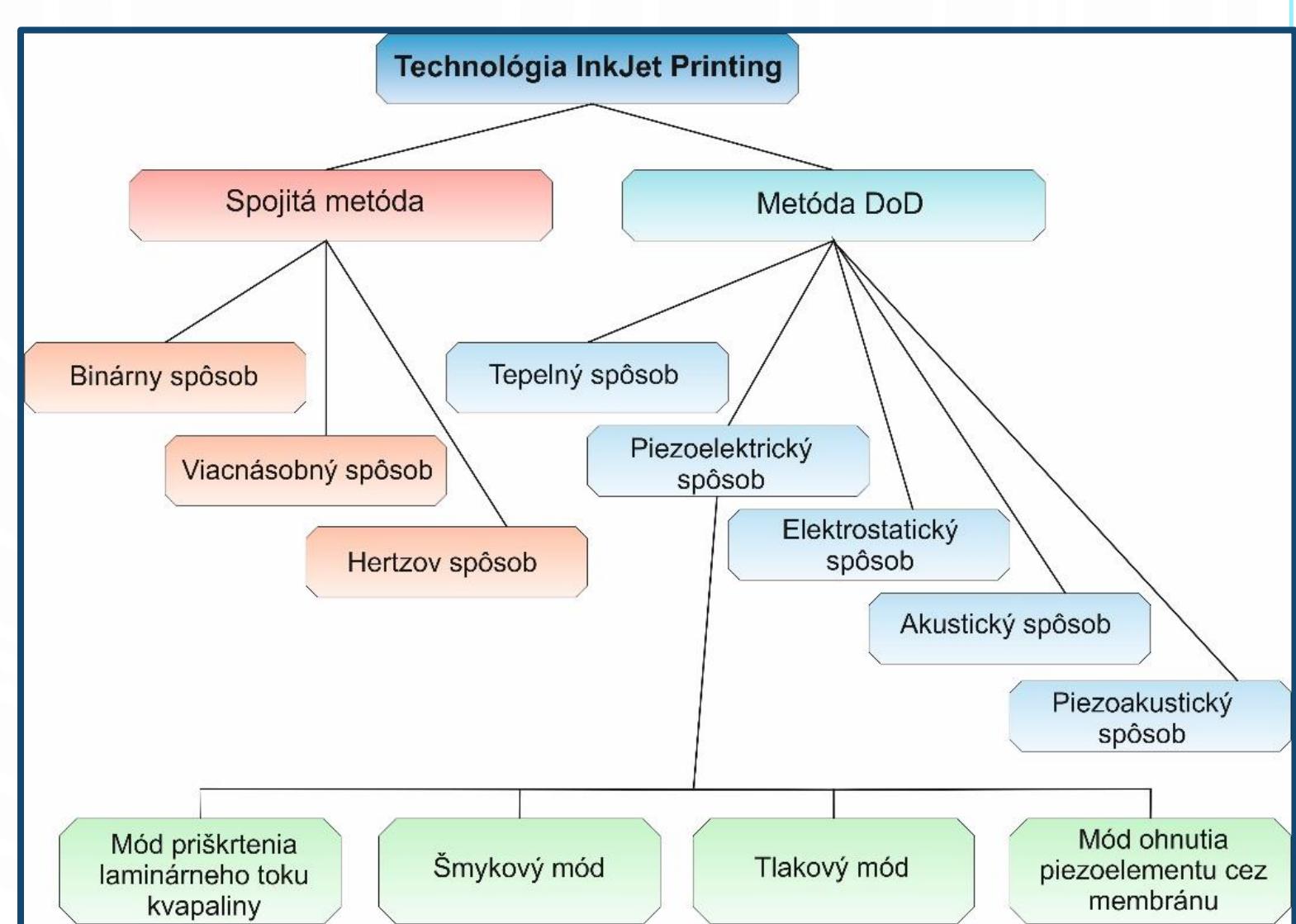
TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

InkJet Printing technológia je známa už niekoľko desaťročí ako technológia tlače textu príp. grafických objektov na papier. V poslednom období však získava veľkú pozornosť vedcov v oblasti technológií v elektronike vďaka svojej vysokej presnosti tlače a možnosti generovania kvapôčok atramentu s rôznym zložením na širokú škálu substrátov. Navyše z dôvodu bezkontaktnej metódy tlače umožňuje tlačiť vodivé, odporové, izolačné a dielektrické vrstvy na tvarované substráty, ale aj na substráty citlivé na tlak.

InkJet Printing technológia výrazným spôsobom znižuje množstvo potrebných technologických krovov v porovnaní s kontaktnými, konvenčnými metódami tlače, čím znižuje množstvo použitého materiálu, čas i náklady na výrobu.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

V kancelárskych, ale aj priemyselných tlačiarňach sa pre účely generovania kvapiek používajú spojité alebo tzv. „Drop-on-Demand“ metódy (metóda aplikácie presne definovaného nespojitého množstva a smeru letu kvapky atramentu).



TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Spojité generovanie kvapiek atramentu

Spojité generovanie kvapiek atramentu je založené na spojitej generácii toku kvapiek, pričom spôsob ukladania kvapiek na substrát je založený na vysokonapäťovom vychylovaní kvapiek atramentu podľa motívu tlače. Na generovanie definovaného objemu kvapiek atramentu sa používa piezoelement. Stimuláciou piezoelementu elektrickým signálom s vysokou frekvenciou, v rozsahu od 20 Hz do 80 kHz, sa generuje spojity tok kvapiek atramentu. Podstatným rozdielom medzi spojitou metódou tlače a metódou Drop-on-Demand je, že v prípade spojitej metódy sú kvapky atramentu elektricky nabité pomocou elektród. Takto nabité kvapky atramentu sú následne vychylované z dráhy letu pomocou vychylovacích doštičiek, na ktoré je privedené vysoké napätie. Pomocou vychylovacích doštičiek sa vytvára požadovaný motív z toku kvapiek atramentu na substráte. Elektricky nenabité kvapky atramentu sú zachytené a prechádzajú znova procesom generovania kvapiek atramentu.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Spojité generovanie kvapiek atramentu

Vzťah medzi objemom a priemerom kvapky je možné vyjadriť nasledovne:

kde,

$$d_k = \left(\frac{6 \cdot V_k}{\pi} \right)^{1/3} = 1,24 \cdot V_k^{1/3}$$

d_k je priemer kvapky,

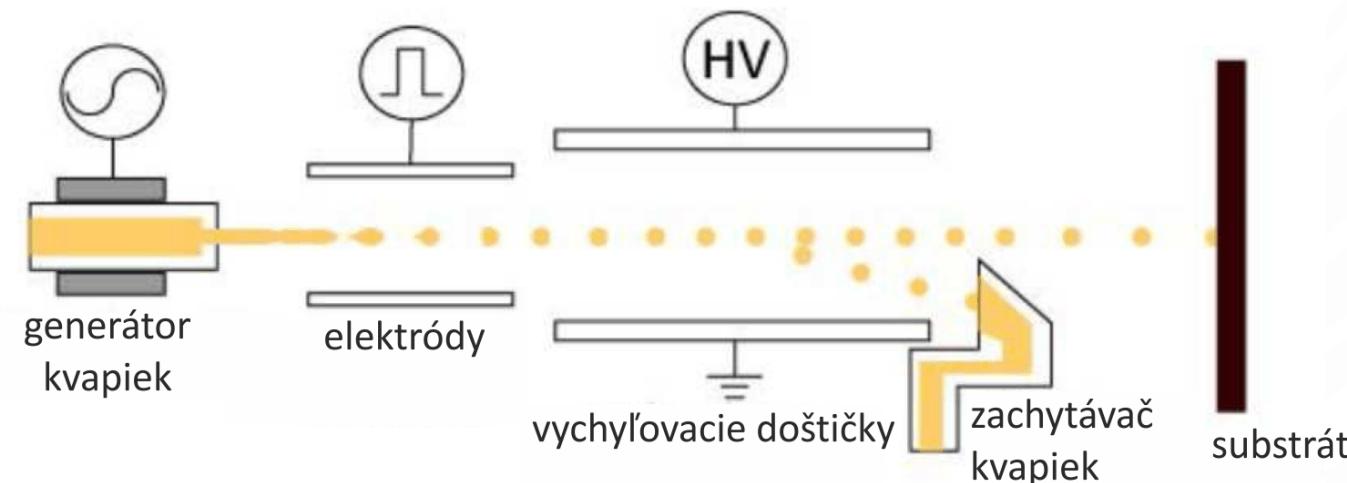
V_k je objem kvapky.

Spojité generovanie kvapky atramentu môže byť ďalej rozdelené na binárny, viacnásobný a Hertzov systém

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Binárny systém

Binárny systém spojitej metódy generovania kvapiek atramentu funguje na princípe elektrického nabíjania kvapiek atramentu po opustení trysky. Nenabité kvapky atramentu sú zachytené, pričom nabité kvapky atramentu sú vychyl'ovacími doštičkami smerované na substrát.

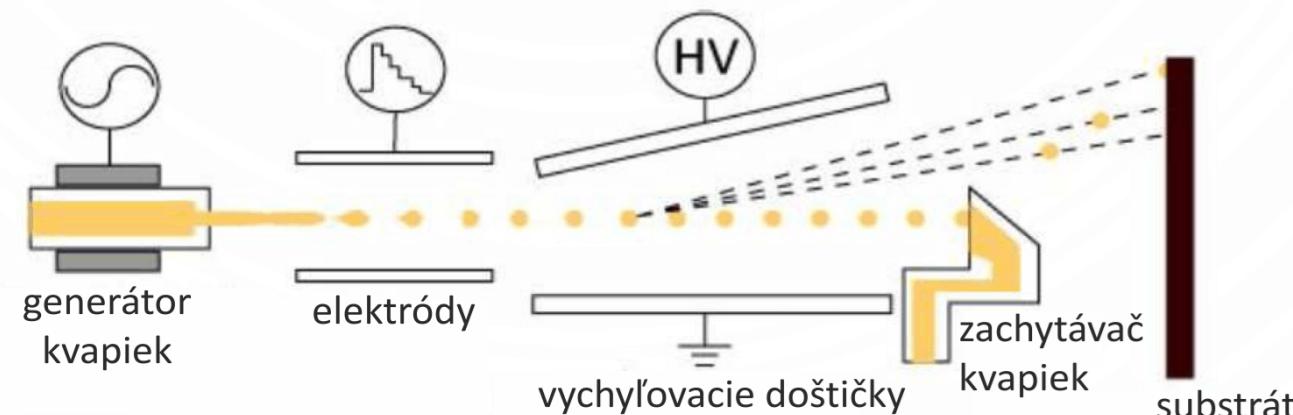


Binárny systém spojitej metódy generovania kvapky atramentu

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Viacnásobný systém

Pri viacnásobnom systéme spojitej metódy generovania kvapiek atramentu sú kvapky odlišne nabité, čo umožňuje rozdielne vychyľovať kvapky atramentu. Tento systém umožňuje tlač väčších plôch, urýchľuje priebeh tlače a umožňuje tlačiť aj pri statickej polohe tlačovej hlavice a substrátu.

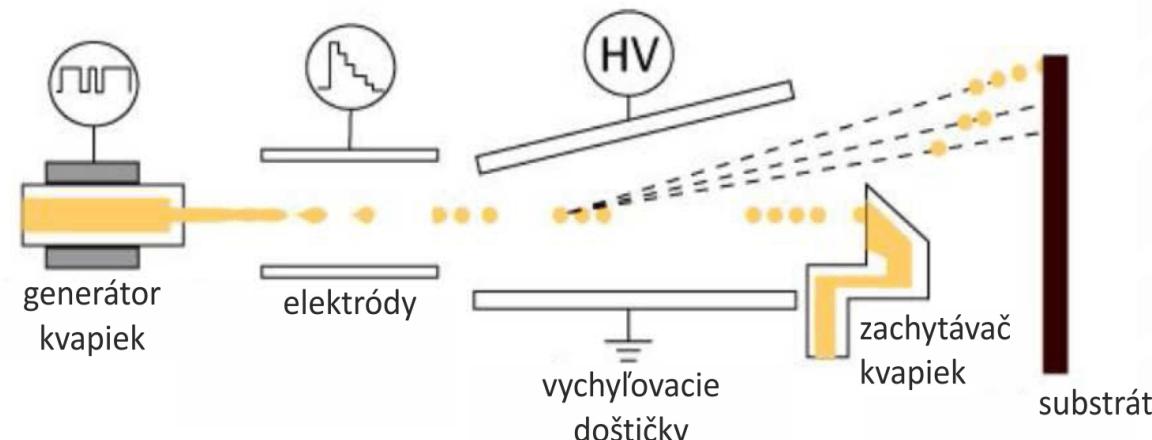


Viacnásobný systém spojitej metódy generovania kvapky atramentu

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Hertzov systém

V roku 1966, Hertz vyvinul metódu na dosiahnutie premenlivej hustoty natlačených bodov spojitu metódou tlače využívajúc elektrostatické vychylование kvapiek. Pri tomto systéme sa generuje rôzne množstvo atramentu na každý pixel. To sa dosahuje generovaním veľmi malých kvapiek atramentu s rýchlosťou tlače okolo 40 m/s s frekvenciou vyššou než 1 MHz.



Hertzov systém spojitej metódy generovania kvapky atramentu

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand

Drop-on-Demand (DoD) metóda generovania kvapiek atramentu sa využíva vo väčšine zariadení pre kancelárske, ale aj priemyselné aplikácie pre tlač špeciálnych atramentov na substráty v oblasti technológií v elektronike. **Táto metóda aplikuje presne definované nespojité množstvo atramentu na definovanú podložku.**

Metóda DoD eliminuje proces vychyl'ovania kvapiek atramentu pomocou vysokého napäťia, ako aj potrebu recirkulácie nespotrebovaných kvapôčok atramentu, ako je to u spojitej metódy tlače.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand

Dostupné spôsoby generovania kvapiek v technológií DoD môžu byť klasifikované do piatich skupín:

- tepelný spôsob,
- piezoelektrický spôsob,
- elektrostatický spôsob,
- akustický spôsob,
- piezo-akustický spôsob.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

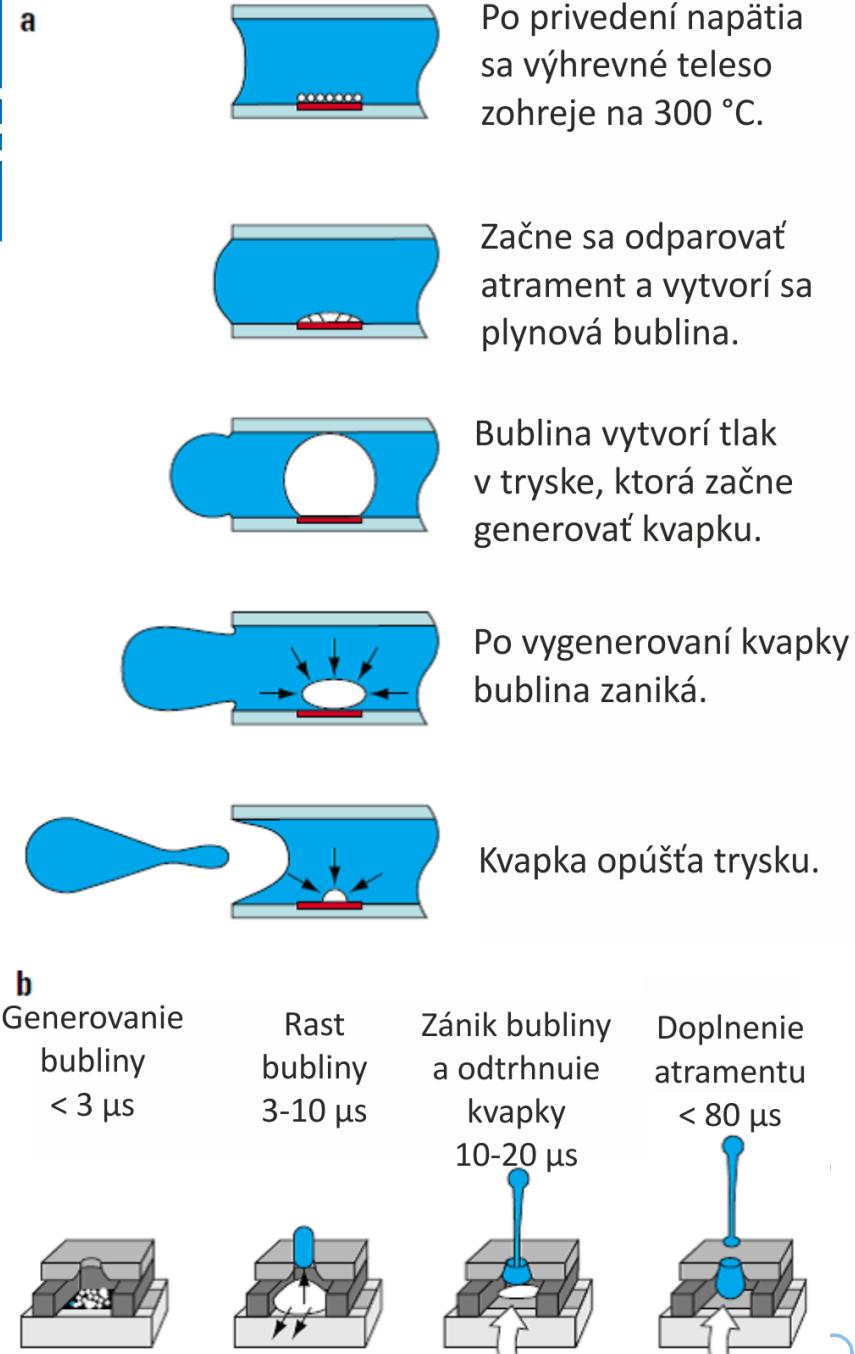
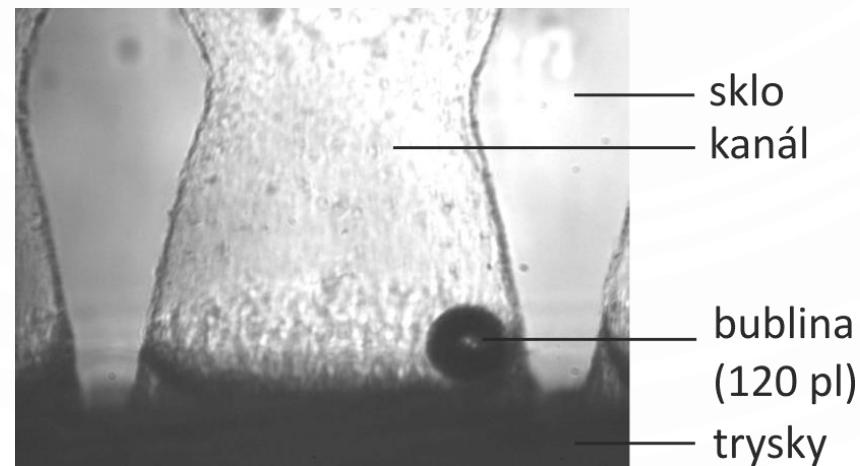
Metóda Drop-on-Demand – tepelný spôsob generovania kvapiek atramentu

Tepelný spôsob generovania kvapky atramentu je považovaný za najčastejšie používanú metódu, ktorá dominuje v kancelárskych tlačiarňach. Pri tomto spôsobe generovania kvapky atramentu táto opustí trysku vplyvom vytvorenia bubliny pary na povrchu výhrevného telesa, ktoré je uložené blízko trysky. V dôsledku krátkeho prúdového impulzu dochádza k zohriatiu výhrevného telesa, vplyvom čoho teplota atramentu stúpne nad kritickú teplotu, kde dochádza k odparovaniu atramentu. Objem vzduchovej bubliny spôsobí zvýšenie pnutia vnútorných síl v tryske, vplyvom čoho množstvo atramentu, rovné objemu vzniknutej bubliny, opustí trysku. Celý proces vzniku vzduchovej bubliny a následného vygenerovania kvapky atramentu trvá menej než 20 μs . Teplota výhrevného telesa dosahuje približne 300°C pri generovaní vzduchovej bubliny.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand – tepelný spôsob generovania kvapiek atramentu

Podstatou tepelného procesu je prevedenie kvapalného stavu atramentu do stavu plynného, v dôsledku čoho dochádza k odparovaniu atramentu v uzavretom priestore a následne ku generovaniu tlakových pnutí v mieste výhrevného telesa.



TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand – tepelný spôsob generovania kvapiek atramentu

Vo všeobecnosti sú známe 2 spôsoby umiestnenia výhrevného telesa v tryske zariadenia. V prvom prípade je výhrevné telo umiestnené parallelne s tryskou. V druhom prípade je výhrevné telo umiestnené na jednej zo strán zásobníka atramentu kolmo na trysku.

V oblasti nanášania atramentov na báze nano-častíc kovov a iných funkčných materiálov sa tento spôsob generovania kvapiek atramentu nepoužíva, z dôvodu vysokej teploty počas generovania vzduchovej bubliny v tryske. Keďže pre spekanie nano-častíc striebra je potrebná teplota okolo 230°C , môže dôjsť ku zhľukovaniu či predspekaniu nano-častíc, vplyvom čoho sa upchá tryska zariadenia.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda D

Vo všeobec-

V prvom p

je výhrevn

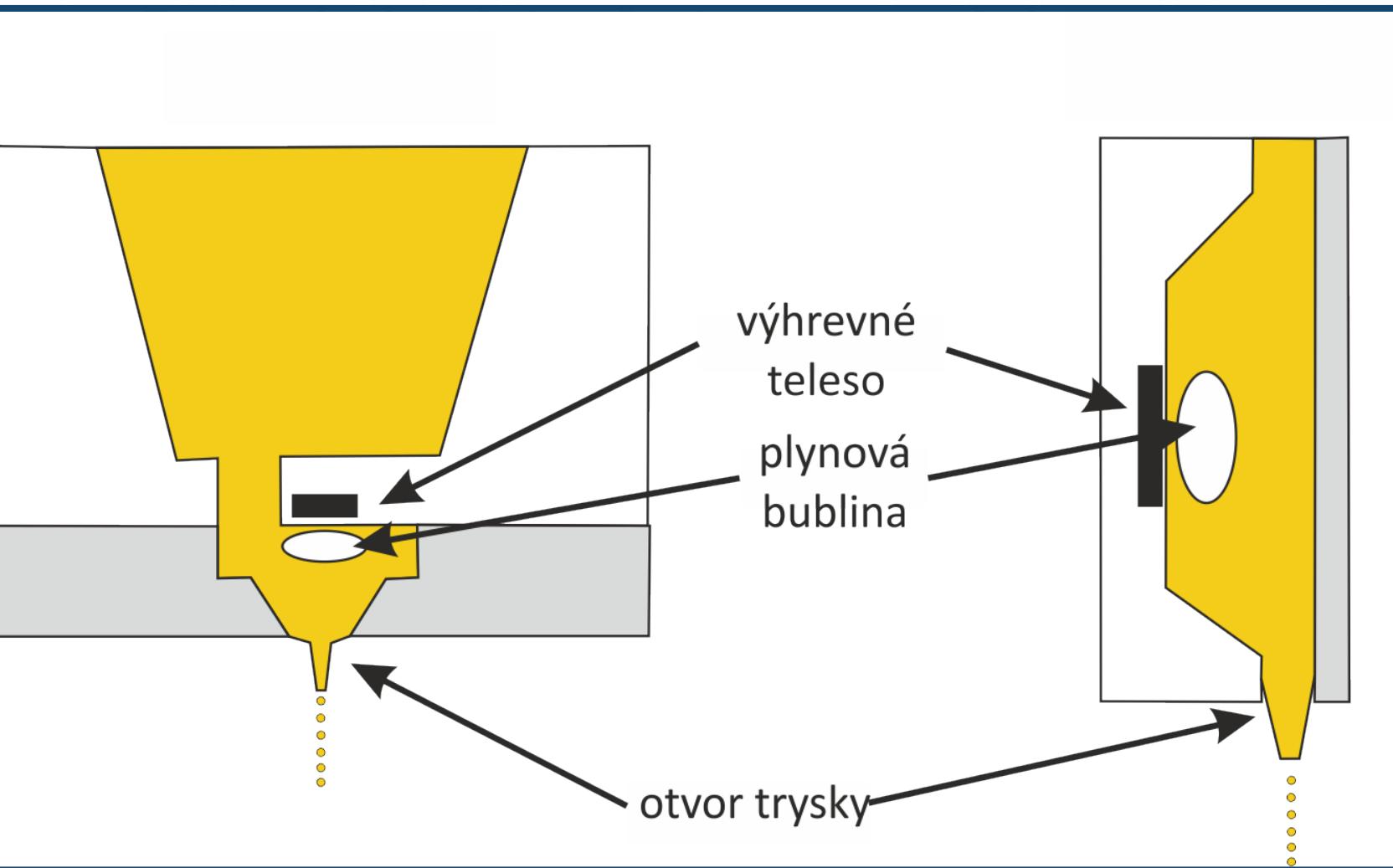
V oblasti n

sa tento s

počas gen

je potrebn

častíc, vply



u

zariadenia.

om prípade

na trysku.

ni materiálov

vej teploty

stíc striebra

kaniu nano-

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand – piezoelektrický spôsob generovania kvapiek atramentu

V prípade zariadení pracujúcich na piezoelektrickom princípe sa výhrevné teleso nahradza piezoelektrickým materiálom, ktorý vytvorí potrebnú silu na vygenerovanie kvapky atramentu. Piezoelektrický materiál vplyvom privedeného napäťia zmení svoj tvar, čo spôsobí tlak v tryske. Na rozdiel od tepelného princípu, piezoelektrický jav predstavuje mechanický spôsob generovania kvapky atramentu, teda nedochádza k nežiaducim javom v atramente vplyvom vysokej teploty.

Generovanie kvapky atramentu využitím piezoelektrického princípu je možné realizovať nasledovnými spôsobmi deformácie piezoelementu:

- depozícia stlačením strán kapiláry,
- depozícia strihom,
- stlačenie piezoelementu paralelne na trysku,
- mód ohnutia cez membránu.

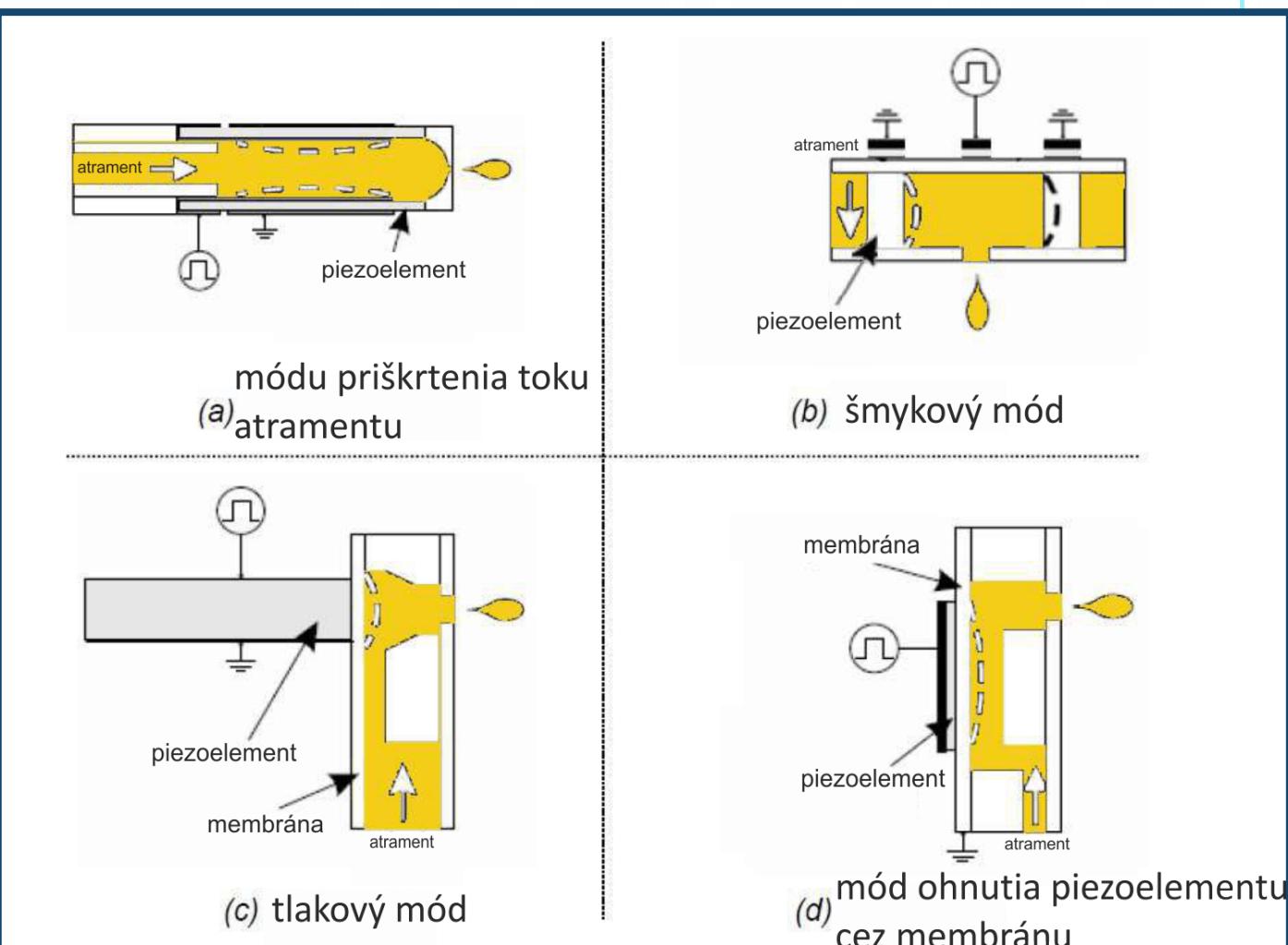
TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand – piezoelektrický

V prípade zariadení pracujúcich na piezoelektrickom materiálo, ktorý vytvára Piezoelektrický materiál vplyvom privedeného od tepelného princípu, piezoelektrický jav preto nedochádza k nežiaducim javom v atramentu.

Generovanie kvapky atramentu využitím spôsobmi deformácie piezoelementu:

- depozícia stlačením strán kapiláry,
- depozícia strihom,
- stlačenie piezoelementu paralelne n
- mód ohnutia cez membránu.



TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand – elektrostatický spôsob generovania kvapiek atramentu

Základný princíp elektrostatického spôsobu generovania kvapiek atramentu spočíva vo vytvorení elektrického poľa medzi tryskou a substrátom. Na rozdiel od vyššie opísaných spôsobov generovania kvapiek atramentu, kde vystrieknutie kvapky atramentu bolo spôsobené tlakom v tryske, sa pri tomto spôsobe používa elektrostatické pole na vytvorenie kvapky atramentu. Existuje niekoľko metód na vytvorenie kvapky atramentu prostredníctvom elektrického poľa, ako napr. metóda založená na Taylorovom jave.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand – akustický spôsob generovania kvapiek atramentu

Pri tomto spôsobe generovania kvapky atramentu sa využíva akustická vlna smerovaná na povrch atramentu. Piezoelektrický element je pripojený na jeden koniec vlnovodu, ktorý má tvar tyče. Na druhej strane vlnovodu sa nachádza akustická šošovka, ktorá sústredí akustickú vlnu do jedného bodu, čím sa vytvorí kvapka atramentu.

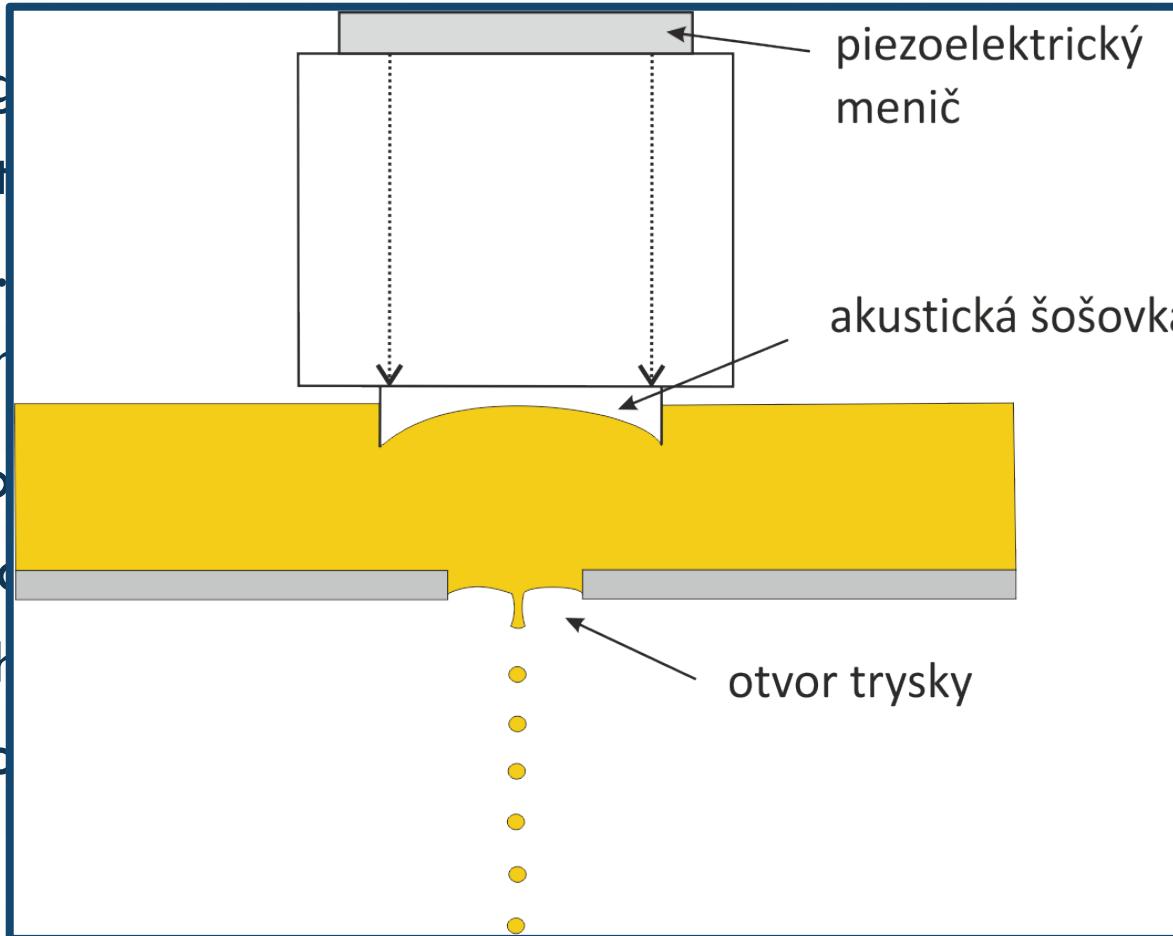
Výhoda tohto spôsobu generovania kvapky spočíva v minimalizovaní pravdepodobnosti upchatia trysky z dôvodu, že otvor trysky tvorí veľkú plochu definovanú priemerom ohniska. Ďalšou výhodou je možnosť nastavenia priemeru a objemu kvapky zmenou ohniskovej vzdialenosť medzi akustickou šošovkou a otvorom trysky.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand – akustický spôsob generovania kvapiek atramentu

Pri tomto spôsobe generovania povrchu atramentu je použitý sústredí akustickú vlnu.

Výhoda tohto spôsobu je v tom, že upchatia trysky z ohniska. Ďalšou výhodou je menšia ohnisková vzdialenosť.



stická vlna smerovaná na jeden koniec vlnovodu, akustická šošovka, ktorá generuje kvapku atramentu.

zvýšiť pravdepodobnosť vytvárania definovanú priemerom kvapky. Výhoda je v tom, že objemu kvapky zmenou.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand – piezo-akustický spôsob generovania kvapiek atramentu

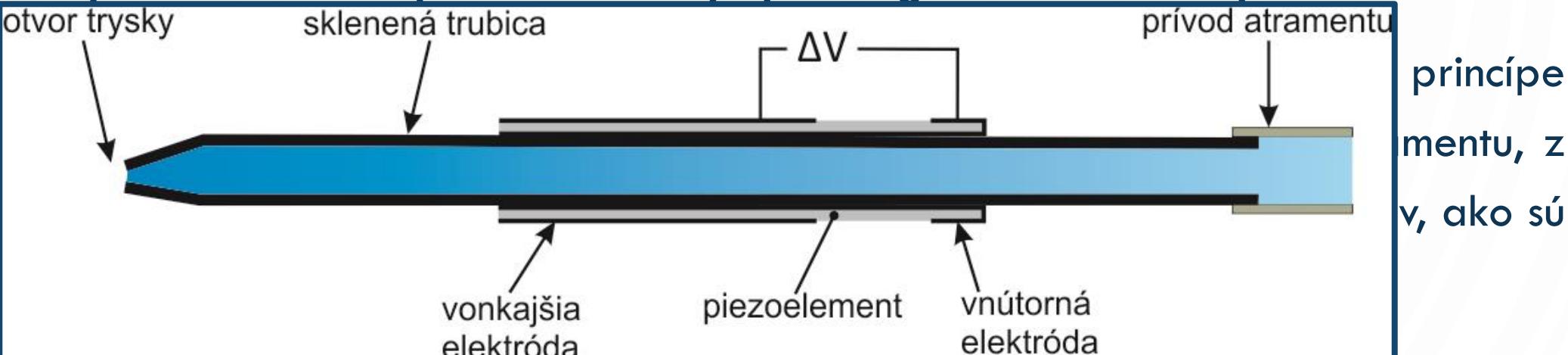
V priemyselných zariadeniach na výrobu elektronických štruktúr, pracujúcich na princípe DoD sa najčastejšie používa piezo-akustický spôsob generovania kvapky atramentu, z dôvodu širokej škály možností tlače rôznych dispergentov a funkčných materiálov, ako sú vodivé polyméry a nano-častice kovov.

Tento spôsob generovania kvapky pracuje na princípe privedenia napäťového impulzu na piezoelement, ktorý sa nachádza okolo kapiláry. Po privedení napätia na piezoelement sa vytvorí tlaková vlna. Šíriaca sa tlaková vlna spôsobí vytvorenie kvapky v oblasti trysky, ak jej kinetická energia je dostatočná na prekonanie povrchovej energie vnútorných stien kapiláry a viskozity atramentu.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand – piezo-akustický spôsob generovania kvapiek atramentu

V priem
DoD sa
dôvodu
vodivé



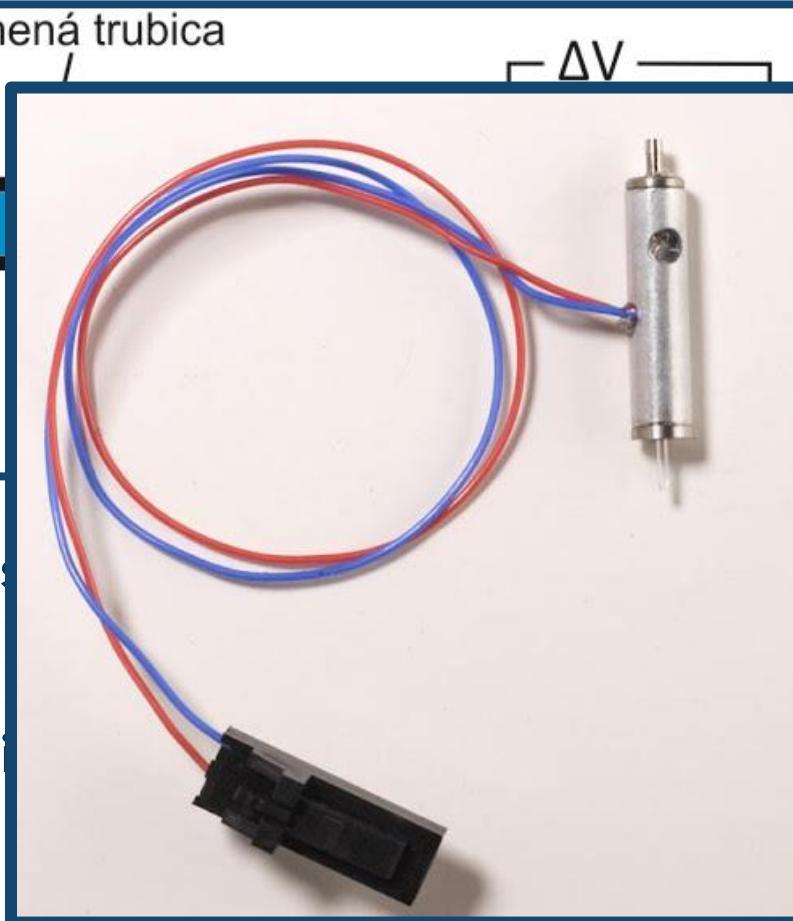
princípe
mentu, z
v, ako sú

Tento sposob generovania kvapky pracuje na princípe privedenia napäťoveho impulzu na piezoelement, ktorý sa nachádza okolo kapiláry. Po privedení napäťia na piezoelement sa vytvorí tlaková vlna. Šíriaca sa tlaková vlna spôsobí vytvorenie kvapky v oblasti trysky, ak jej kinetická energia je dostatočná na prekonanie povrchovej energie vnútorných stien kapiláry a viskozity atramentu.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Metóda Drop-on-Demand – piezo-akustický spôsob generovania kvapiek atramentu

V priem
DoD sa
dôvodu
vodivé
Tento sposob generovania
na piezoelement, ktorý s
piezoelement sa vytvorí tla
v oblasti trysky, ak jej kineti
vnútorných stien kapiláry a



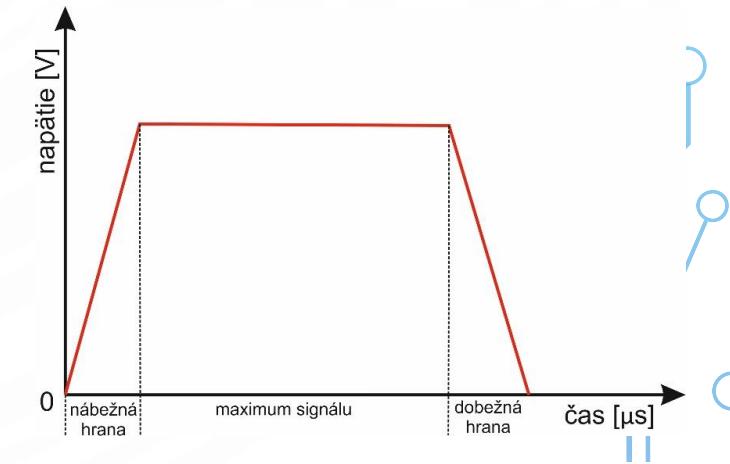
princípe
mentu, z
v, ako sú
útorná
ektróda
vedena napájanemu impulu

Po privedení napäťia na
na spôsobí vytvorenie kvapky
rekonanie povrchovej energie

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Modulácia rozmerov kvapky

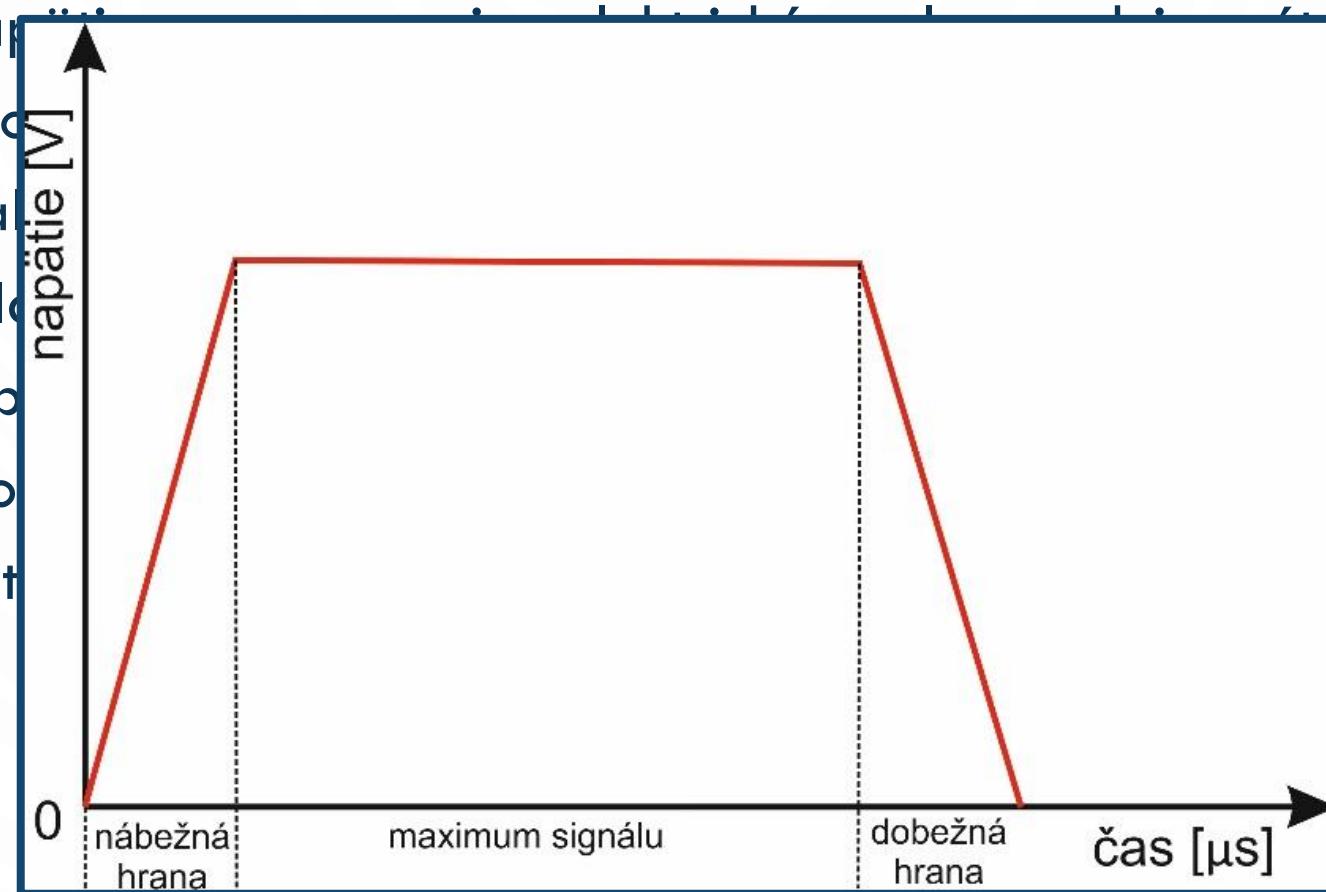
Po privedení napäťia sa generuje elektrické pole medzi vnútornou a vonkajšiu elektródou, vplyvom čoho dochádza k radiálному rozšíreniu a k axiálnemu stiahnutiu piezoaktuátora, alebo k axiálnemu rozšíreniu a k radiálному stiahnutiu piezoaktuátora, v závislosti od polarity privedeného napäťia. Najjednoduchší ovládací signál sa skladá z pravouhlého priebehu, ktorý sa privádza na jednu elektródu, kým druhá elektróda je uzemnená. K deformácii piezoaktuátora dochádza počas nárastu a poklesu napäťia, a zaniká, keď napätie je konštantné.



TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Modulácia rozmerov kvapky

Po privedení napätia do elektródou, vplyvom piezoaktuátora, aktuálne v závislosti od polohy pravouhlého priebehu uzemnená. K deformácii zaniká, keď napäťie



vnutornou a vonkajšiu polohu piezoaktuátora, signál sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je vysokého elektróda je vtedy v strednej polohi, druhá časť je vysokého napätia, a

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Modulácia rozmerov kvapky

Počas nárastu napäťa ovládacieho signálu dochádza k rozšíreniu piezoaktuátora v tvare rúrky, vplyvom čoho sa zmenší jeho hrúbka. Táto rýchla deformácia sa prenáša cez epoxidové spojivo do sklenenej kapiláry a vedie k ohybu vnútornej steny kapiláry, čím sa vytvorí podtlak v kapiláre. Podtlak sa šíri v atramente rýchlosťou svetla pozdĺž sklenenej kapiláry vo forme akustickej vlny od otvoru trysky po koniec kapiláry, kde je prívod atramentu. Táto akustická vlna sa prejavuje ako tlaková vlna s vyšším tlakom, než je rovnovážny tlak v kapiláre a šíri sa od konca kapiláry po otvor trysky.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Modulácia rozmerov kvapky

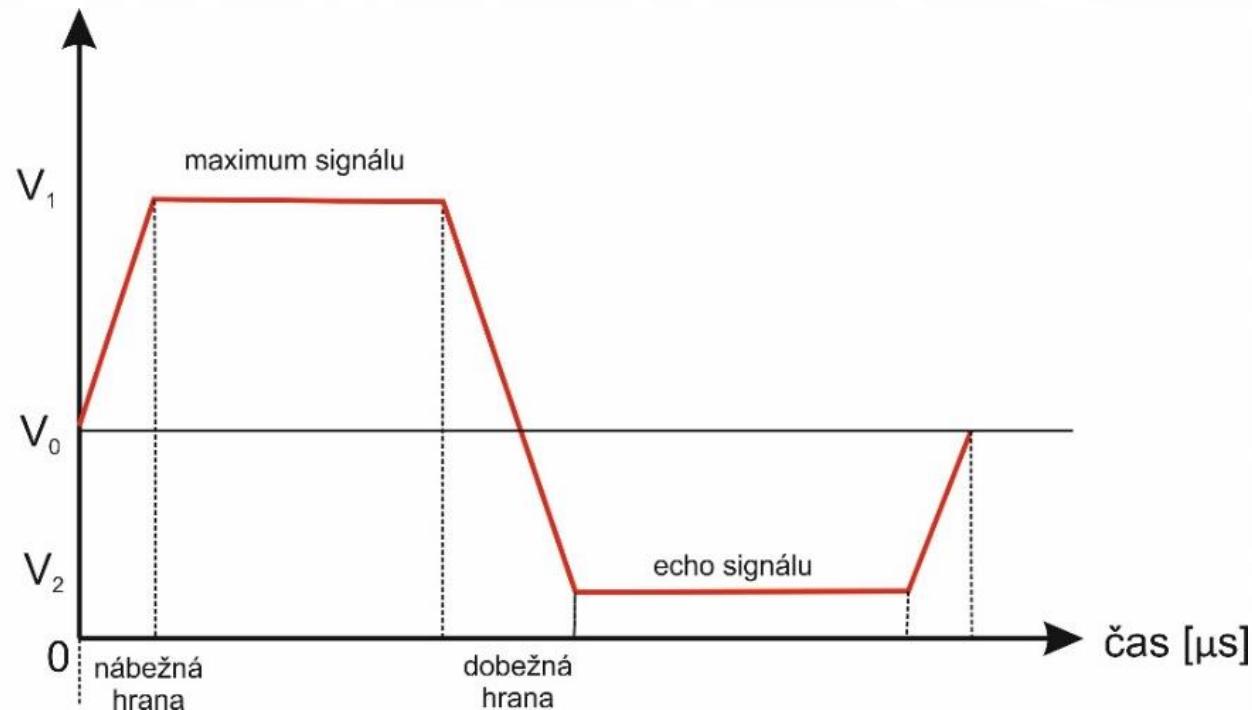
Prvá etapa generovania kvapky predstavuje rovnovážny stav v tryske. V druhej etape generovania kvapky sa vytvára podtlak v tryske, čo naznačuje príchod tlakovnej vlny ku tryske. Tretia etapa znázorňuje prítomnosť tlakovnej vlny v tryske, vplyvom čoho dochádza ku generovaniu kvapky atramentu. Ďalšia tlaková vlna opäť vytvorí podtlak v tryske, vplyvom čoho sa tok atramentu preruší a časť atramentu sa stiahne naspäť do trysky. V ďalšej etape dochádza k oddeleniu kvapky atramentu od trysky. V šiestej časti obrázku je možné vidieť typický chvost kvapky, ktorý v ďalšom kroku zaniká. V poslednom kroku dochádza k výslednému formovaniu tvaru kvapky.



TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Modulácia rozmerov kvapky

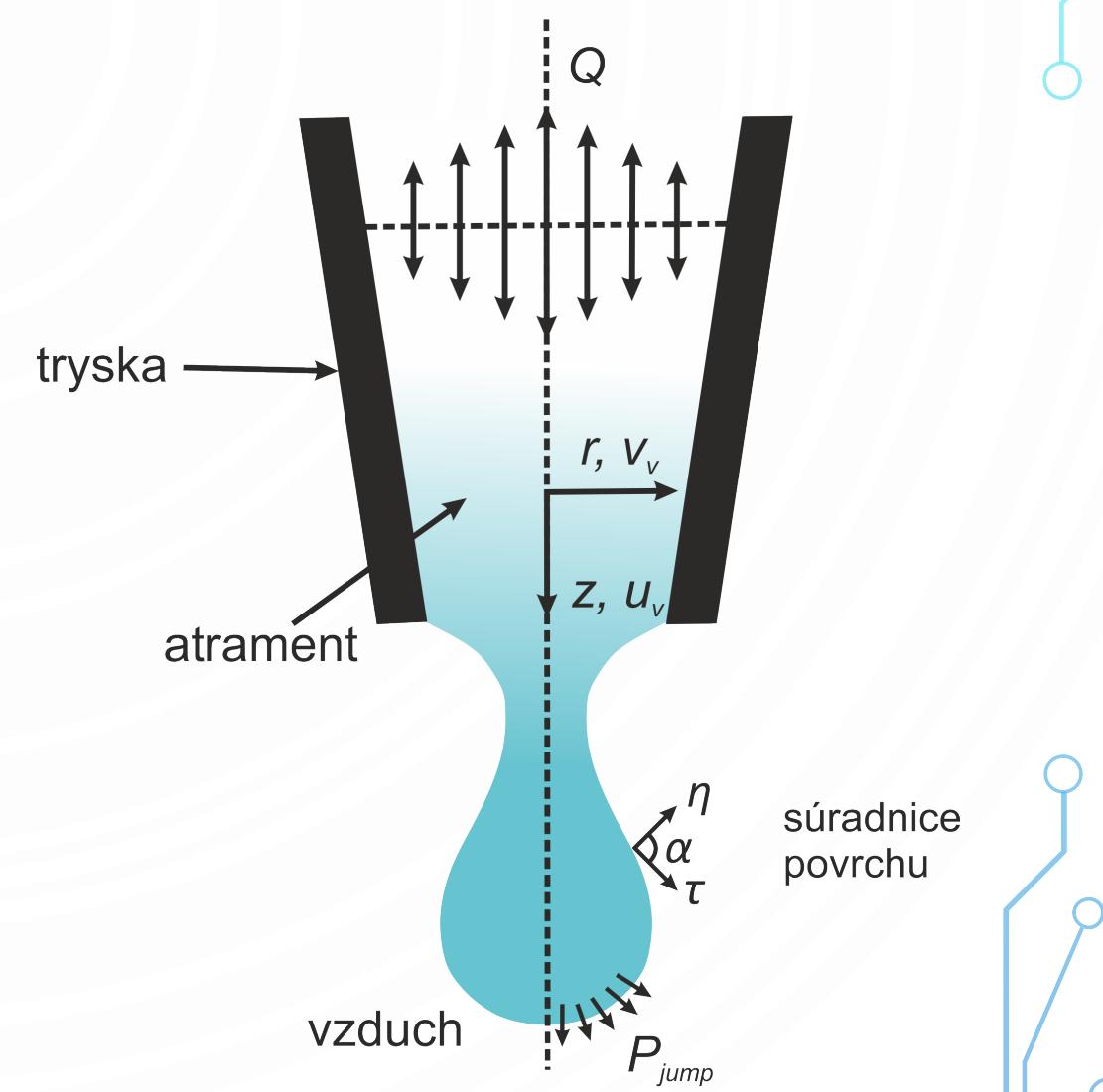
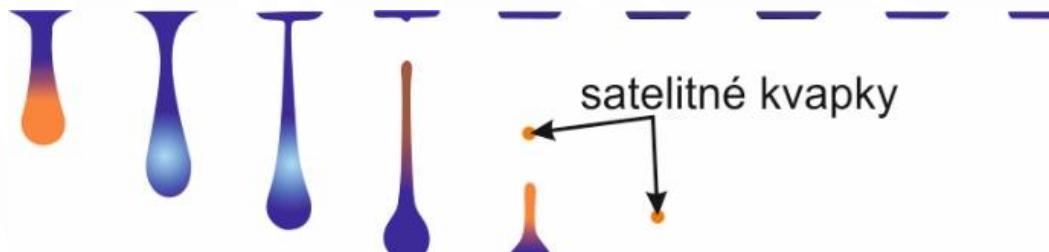
Bipolárny ovládaci signál:



Zložitejšie ovládacie signály sa zvyčajne používajú z dôvodu zvýšenia stability pri generovaní kvapiek atramentu. Výhodou bipolárneho ovládacieho signálu je minimalizácia efektu vzniku tzv. satelitov. Takýto ovládaci signál sa používa na elimináciu problémov pri tlači, alebo v prípade, že sa vyžaduje menší alebo väčší priemer kvapiek, než je otvor trysky. Tento fenomén sa nazýva modulácia rozmerov kvapky.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Modulácia rozmerov kvapky



TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Vlastnosti nano-atramentov

Kľúčovým prvkom pre InkJet Printing technológiu je zloženie atramentu pre tlač. Prvou a najpodstatnejšou požiadavkou je kompatibilita atramentu s materiálom tlačovej hlavice zariadenia (s kapilárou). Ak dochádza ku chemickým reakciám medzi atramentom a materiálom hlavice, je nevyhnutné používať sklenenú pipetu v hlavici.

V prípade použitia DoD technológie generovania kvapiek atramentu, vlastnosti atramentov musia splňať prísne fyzikálne a chemické požiadavky, ktoré závisia od veľmi malej mechanickej sily, potrebnej k deformácii piezoelementu. Atramenty pre InkJet Printing technológie musia mať nízku viskozitu, aby sa mohla vytvoriť kvapka atramentu.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Vlastnosti nano-atramentov

Za predpokladu, že použité atramenty majú Newtonovské vlastnosti, sa kinematická viskozita μ vyjadruje nasledovne:

$$\mu = \frac{\eta}{\rho}$$

kde

η je dynamická viskozita,

ρ je hustota atramentu.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Vlastnosti nano-atramentov

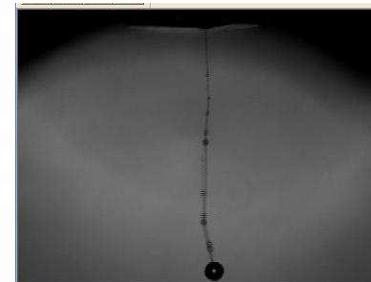
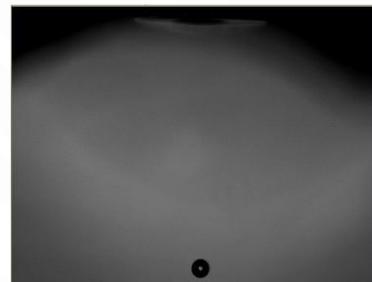
V prípade tlačovej hlavice zariadenia Jet Lab 4-xl-A sa udáva požadovaná hodnota viskozity atramentu menej ako 0,02 Pa.s. Ak je hodnota viskozity atramentu vyššia, nie je možné vytvoriť kvapku atramentu pomocou piezoelementu. V prípade, že je viskozita atramentu príliš nízka, môže dôjsť k samovolnému vytiekaniu atramentu z trysky, prípadne ku vzniku satelitných kvapiek alebo tzv. chvostu za kvapkou. Viskoziu atramentu je možné upravovať vhodnými dispergentmi.

Pre ideálne generovanie kvapky atramentu technológiou DoD sú vhodnejšie atramenti s nízkou viskozitou, pričom pre zníženie roztekavosti kvapky po substráte sa požaduje vyššia viskozita atramentu. Roztekavosť kvapky atramentu po substráte je parameter, ktorý po opustení kvapky atramentu trysky závisí najmä od povrchových napäti na povrchu substrátu, na ktorý kvapka dopadá. Dôležitú úlohu tu zohráva najmä uhol zmáčania θ .

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Vlastnosti nano-atramentov

V prípade, že je povrchové napätie atramentu príliš malé, je náročné vytvoriť stabilné kvapky atramentu a dochádza k vytváraniu tzv. chvostov za hlavnou kvapkou po opustení trysky. Z hľadiska roztekania kvapky po substráte je nežiaduce používať atrament s príliš malým povrchovým odporom z dôvodu väčšej roztekavosti kvapky po substráte, vplyvom čoho nie je možné vytvárať štruktúry s vysokou presnosťou.



TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Vlastnosti nano-atramentov

Kvalita generovania kvapiek atramentu je charakterizovaná nasledovnými faktormi:

- kompatibilita použitých materiálov s hlavicou zariadenia,
- nízka diverzita (rôznorodosť) objemu kvapiek počas ich generovania,
- rovnaká rýchlosť letu kvapiek,
- nevytváranie nežiaducich javov, ako sú napr. satelitné kvapky, vlákna, atď.,
- kolmá dráha letu kvapiek na substrát,
- dlhodobá stabilita generovania kvapiek,
- kvalita povrchu substrátu.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Vlastnosti nano-atramentov

Zmáčavosť substrátu je v prípade aplikácie InkJet Printing technológie veľmi dôležitý parameter. V prípade použitia piezo hlavice, kedy dochádza k veľmi rýchlemu nanášaniu drobných kvapôčok nano-atramentov na povrch, patrí táto vlastnosť k principiálnym z pohľadu precíznosti nanášania vodivých dráh v elektronike. Medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce roztekanie atramentu po substráte patrí povrchové napätie atramentu. Vo všeobecnosti platí, že molekuly v kvapaline sú podriadené príťažlivej sile molekulám okolitého prostredia. Vo vnútri tekutiny platí, že výslednica príťažlivých síl je nulová, zatiaľ čo sily na povrchu kvapaliny smerujú dovnútra. Tento efekt kompresie predstavuje tendenciu systému dosiahnuť minimálny energetický stav. Zvýšenie povrchu kvapaliny predstavuje aj zvýšenie síl a rovnovážny stav sa dosiahne vtedy, keď tekutina dosiahne minimálnu veľkosť, teda sférický tvar.

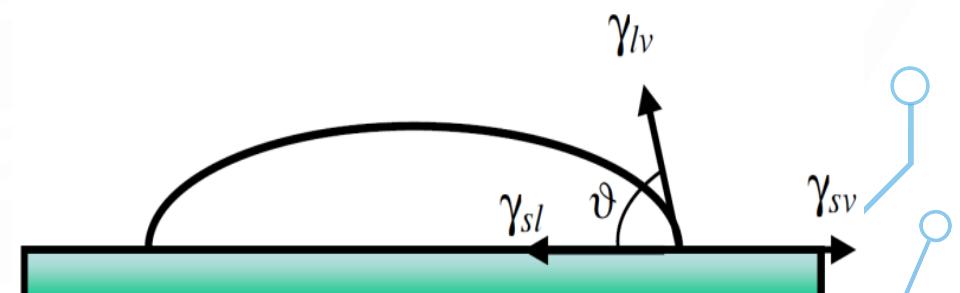
TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Vlastnosti nano-atramentov

V prípade interakcie kvapaliny a substrátu je užitočnejšie vnímať povrchové napätie ako systém, ktorý pozostáva z kvapalného, tuhého a plynného rozhrania. Tento systém v sebe zohľadňuje teóriu, na základe ktorej pri formovaní kvapky na povrchu substrátu vzniká plynno-tuhé rozhranie (γ_{sv}), kvapalno-tuhé rozhranie (γ_{sl}) a kvapalno-plynné rozhranie (γ_{lv}).

Kontaktný uhol θ je definovaný rovnováhou povrchových napätií jednotlivých rozhraní v súlade s Youngovým vzťahom:

$$\gamma_{sv} = \gamma_{sl} + \gamma_{lv} \cos \vartheta$$



TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Vlastnosti nano-atramentov

V prípade, že kontaktný uhol θ je menší než 90° , zmáčanie povrchu je priaznivé a kvapka sa roztečie na veľkej ploche na substráte. Ak je kontaktný uhol θ väčší než 90° , zmáčanie povrchu je nepriaznivé a kontaktná plocha je medzi kvapkou a substrátom minimálna. Pre modifikáciu zmáčania substrátu sa najčastejšie používajú povrchové úpravy plazmou a silán (SiH_4), z dôvodu úpravy povrchových vlastností substrátu.

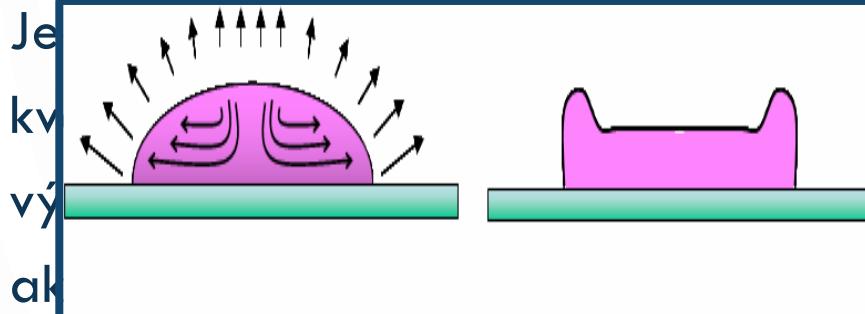
TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Vlastnosti nano-atramentov

Jedným z kľúčových faktorov v technológií InkJet Printing je samotné zasušenie natlačenej kvapky atramentu na substráte a to z dôvodu, že pri sušení kvapky atramentu sa dosiahne výsledný tvar kvapiek, ktorý je charakteristický zvýšeným okrajom kvapky. Tento jav sa nazýva ako **efekt kávových škvŕn** a vzniká z dôvodu sklonu kvapky kvapaliny prúdiť smerom von zo stredu kvapky vplyvom kapilárneho javu. Počas procesu odparovania rozpúšťadiel z atramentu sa molekuly rozpúšťadla odparujúce sa zo stredu kvapky znova absorbuju, kým molekuly rozpúšťadla na okrajoch kvapky sa odparia bez procesu absorbovania. Výsledkom tohto fenoménu je zvýšený pomer odparovania na okrajoch kvapky, čo spôsobuje difúzny tok molekúl atramentu smerom zo stredu k okrajom kvapky za účelom nahradenia odpareného materiálu. Efekt kávových škvŕn zabraňuje atramentu vytvoriť na povrchu substrátu jednoliatu vrstvu, čím znižuje výslednú kvalitu vytlačeného motívu.

TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Vlastnosti nano-atramentov



Jedna z významných vlastností atramentov je kvapkovanie, ktoré je z dôvodu charakteristické pre atramenty s dôvodom

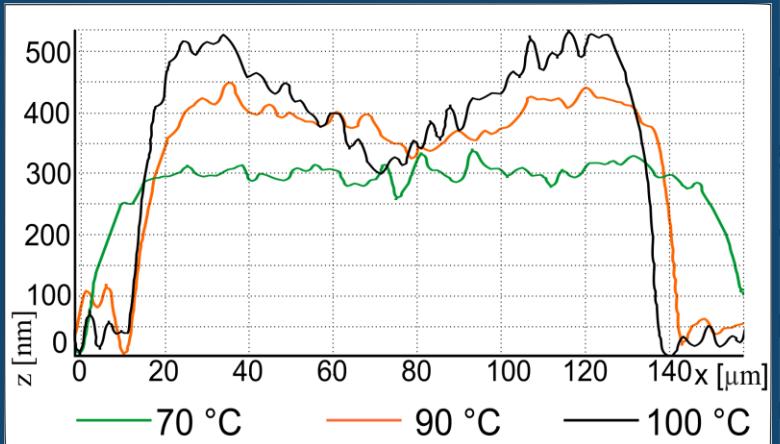
stredu kvapky vplyvom kapilárneho javu. Po-

časom sa zmena vlastností kvapky odporúča

rozdiel v teplote kvapky a atramentu

efektívneho atramentu

Efektívny atrament znižuje výslednú kvalitu vytlačeného motívu.



technológiu

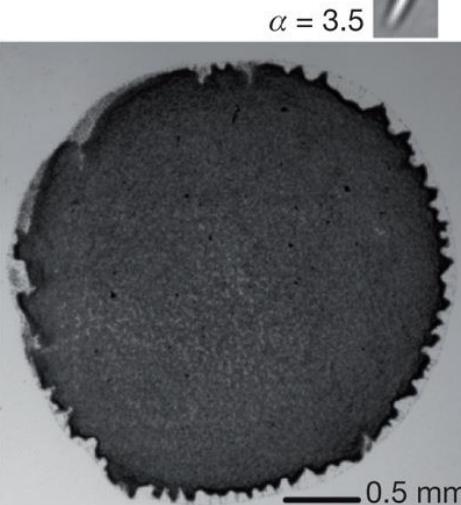
z dôvodu

charakteristického

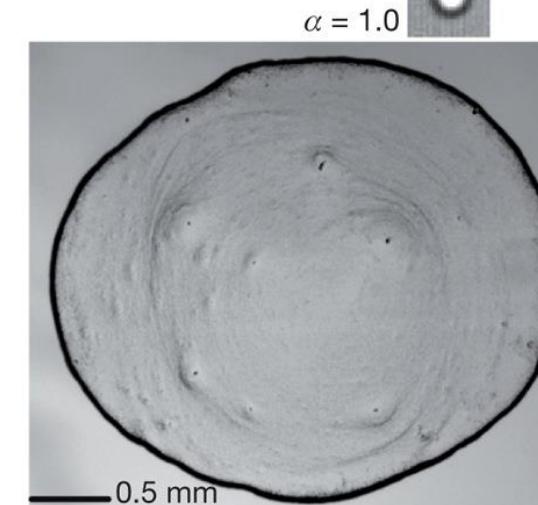
z dôvodu

atramentu

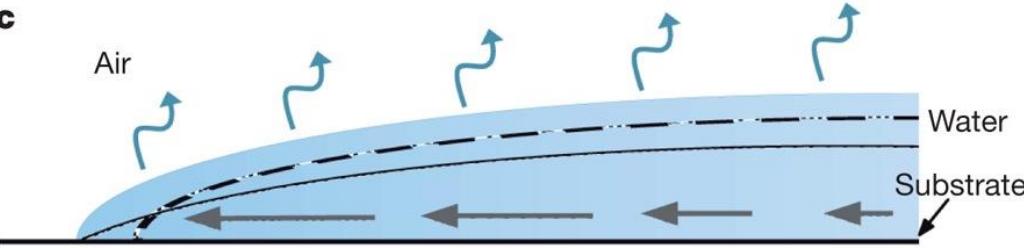
a



b

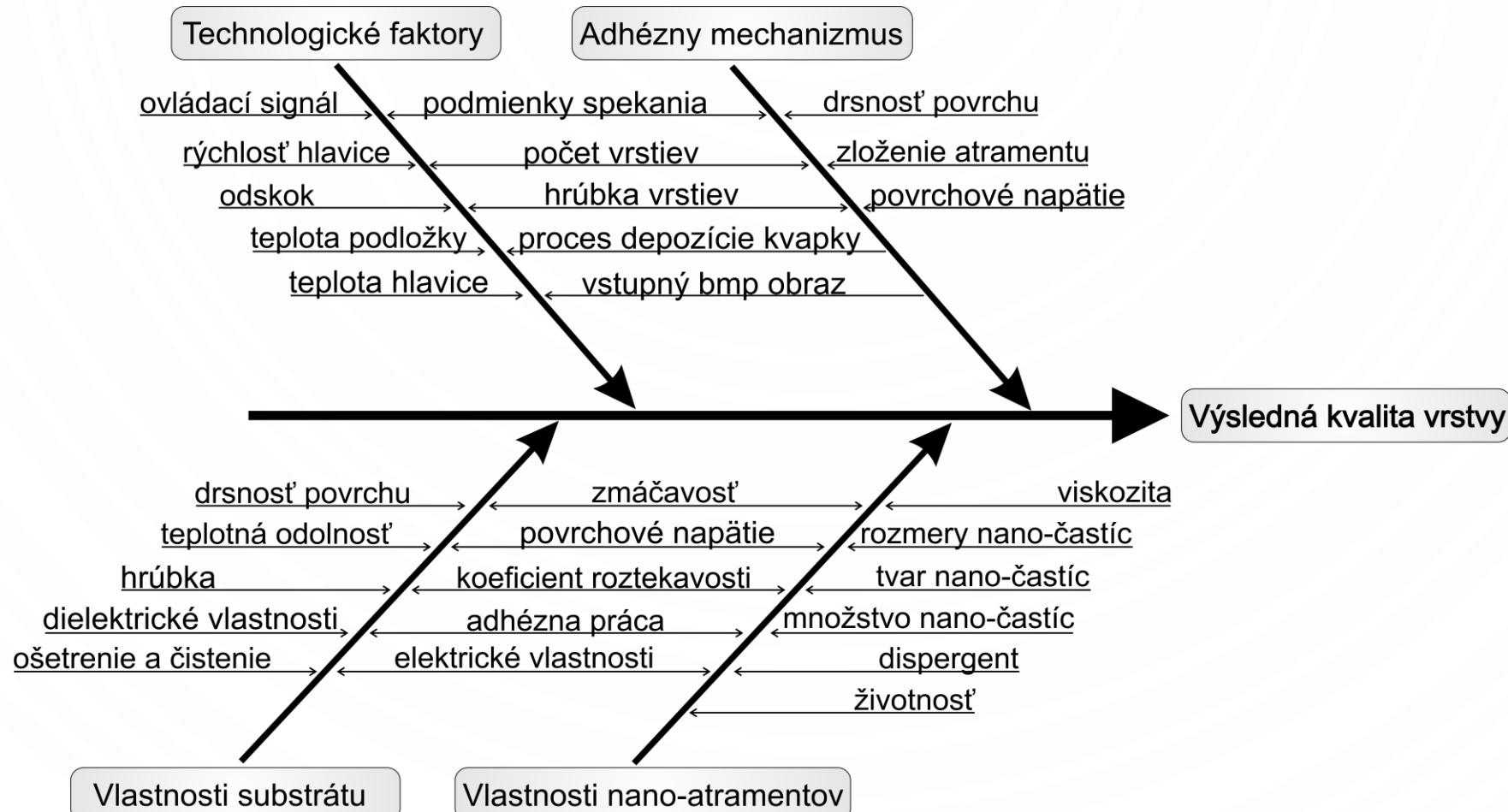


c



TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

Ishikawov diagram technológie InkJet Printing



TECHNOLÓGIA INKJET PRINTING

InkJet Printer zariadenie MicroFab Jetlab® 4xl-A



Ďakujem za pozornosť.



Faculty of Electrical Engineering
and Informatics

Peter Lukacs, Ph.D.

Department of Technologies in Electronics
Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Technical University of Košice
Košice, Slovakia
peter.lukacs@tuke.sk